

エレクトロニクス部会ニュース

Vol. 4, No. 1 (通巻 No. 17)

平成 23 年 4 月 8 日(金)

部会ニュース Vol. 4, No. 1 (通巻 No. 17) をお届けします。内容は**次回幹事会**のご案内、**平成 23 年度第 1 回幹事会**の議事概要です。

第 1 回幹事会の主な議事内容は、**決算報告、本年度シンポジウム、第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会、電子 SI 連絡協議会に関連する議論、等**についてです。

今号から Vol. と No. を付すことにしました。今までの No. 1-4 が平成 20 年度 Vol. 1, No. 1-4 に、No. 5-10 が平成 21 年度 Vol. 2, No. 1-6 に、No. 11-16 が平成 22 年度 Vol. 3, No. 1-6 にそれぞれ相当します。

(1) 平成 23 年度第 2 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。日にちは未定です。

1. 日時：平成 23 年 6 月 日() 14:00~17:30
2. 場所：住友ベークライト(株)会議室
3. 議題：本年度シンポジウム
化学工学会秋季大会
第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会 等

(2) 平成 23 年度第 1 回幹事会

標記会議を 4 月 4 日(月)、住友ベークライト(株)にて開催しました。主な議事内容は次の通りです。

1. 決算報告

資料 1 を御覧下さい。平成 22 年度は**積立金から 20 万円**を支出しました。**来年度繰越は 178,688 円**です。

2. 本年度シンポジウム

テーマは「**エレクトロニクスにおける超先端材料とプロセス**」とし、<先端材料・技術革新による成長戦略>、<メタマテリアル>、<熱電材料>、<次世代光メモリー>等について 5 講演ぐらいで開催することにしました。開催日時は 8 月あるいは 9 月で、開催場所は京都大学の予定です。

3. 第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会

今回は若干趣向を変えて、「化学工学」誌の本年 2 月号の特集「**エレクトロニクスにおける化学工学**」の各著者にお話を頂くことで計画することにしました。開催日時は 11 月の水曜日あるいは木曜日で、開催場所は前回と同じく三井金属高輪台カルチャーセンターの予定です。

4. 電子 SI 連絡協議会に関連する議論

電子 SI 連絡協議会で「**何が日本を弱体化させたか**」について議論されるとのことで、当部会でもこれについて議論しました。

5. 部会役員

本ニュース No. 16 に掲載した名簿に少し異動が生じました。新しい名簿を**資料 2**に示します。

(3) 行事予定

1. 平成 23 年度シンポジウム

「エレクトロニクスにおける超先端材料とプロセス」

日時：平成23年8月あるいは9月の予定

場所：京都大学の予定

2. 化学工学会第43回秋季大会

日時：平成23年9月14日(水)～16日(金)

場所：名古屋工業大学

シンポジウム「エレクトロニクス材料とプロセス」を開催する予定です。講演申込締切は4月27日(水)22:00です。申込の方法は<http://www3.scej.org/meeting/43f>を御覧下さい。

3. 第3回マイクロプロセッシング研究討論会

日時：平成23年11月の予定

場所：三井金属高輪カルチャーセンターの予定

4. 化学工学会第77年会

日時：平成24年3月15日(木)～17日(土)

場所：工学院大学新宿校舎

資料1

平成22年度決算(平成22年3月1日～平成23年2月28日)

(単位：円)

科目・内訳	予算額	決算額
I. 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
①会費収入	1,000,000	990,000
個人会員会費	150,000	140,000
法人会員会費	850,000	850,000
②事業収入	1,250,000	428,000
シンポジウム収入	1,250,000	428,000
③利息収入	0	860
④他会計からの繰入金	129,000	154,200
化学工学会本部から繰入	129,000	129,000
秋季大会還付金収入	0	25,200
事業活動収入計	2,379,000	1,573,060
2. 事業活動支出		
①事業費支出	1,400,000	1,222,471
シンポジウム支出	1,300,000	948,821
研究討論会支出	100,000	273,650
②管理費支出	949,000	469,048
会議費	800,000	274,083
通信運搬費	70,000	28,900
消耗品費	15,000	0
雑費	44,000	28,065

人件費（アルバイト）	20,000	138,000
③他会計への繰出金	30,000	30,000
化学工学会本部への繰出	30,000	30,000
事業活動支出計	2,379,000	1,721,519
3. 事業活動収支差額	0	-148,459
II. 投資活動収支の部		
1. 特定資産取崩収入	0	200,000
2. 特定資産取得支出	0	0
3. 投資活動収支差額	0	200,000
当期収支差額	0	51,541
前期繰越収支差額	127,147	127,147
次期繰越収支差額	127,147	178,688

資料 2

平成 23 年度役員名簿(平成 23 年 3 月 1 日—平成 24 年 2 月 29 日)

役職	氏名	所属	担当
部会長	羽深 等	横浜国立大学	年鑑・便覧
副部会長	石井 正人	石井技術士事務所	シンポ
副部会長	小川 富太郎	住友ベークライト(株)	
代表幹事	近藤 和夫	大阪府立大学	名簿・便覧・ESIC 秋季大会
幹事	伊藤 真一郎	住友ベークライト(株)	
幹事	井上 尚光	三井金属鉱業(株)	年鑑
幹事	老田 尚久		
幹事	大枝 靖雄	三井化学(株)	便覧
幹事	岡本 尚樹	大阪府立大学	
幹事	小川 裕誉	(株)野田スクリーン	
幹事	荻野 文丸	京都大学	ニュース・マイクロ
幹事	奥川 良隆	住友ベークライト(株)	便覧
幹事	加賀 隆生	日産化学工業(株)	
幹事	河西 純一	(株)J C t e c h	
幹事	齊藤 丈靖	大阪府立大学	年鑑・便覧
幹事	高木 清	高木技術士事務所	便覧
幹事	高橋 健司	(株)東芝セミコンダクター	
幹事	瀧 健太郎	京都大学	トピックス
幹事	所 和彦	(独)産業技術総合研究所	編集委員
幹事	はばき 広顕	東京工業大学	HP
幹事	林 秀臣	NPO エコデザイン推進機構	年鑑
幹事	丸中 正雄	新明和工業(株)	
幹事	横澤 伊裕	宇部興産(株)	ESIC
幹事	吉岡 修	凸版印刷(株)	

監事	中村 英博	日立化成工業(株)	HP
監事	三平 忠宏	JNC(株)	
会計幹事	北野 隆一郎	住友ベークライト(株)	会計